JP4502882/PN Results: 8

PATENT FAMILY

# 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7)	Patent No. ATE163367 CA2040436 CN1057010 DE69032066 EP-448660 JP04502882 US5028452 WO9104104	Kind T A1 A D1 A1 T A	Date Appli 19980315 19910316 19911218 19980402 19911002 19920528 19910702 19910404	c.No. Kind Date 1990AT-0914019 1990CA-2040436 1990CN-0107816 1990DE-6032066 1990EP-0914019 1990JP-0513060 1989US-0407868 1990WO-US05146	T	19900912 19900915 19900912 19900912 19900912 19890915 19900912
---	--	--	--	---	---	--

Priority:

1989US-0407868 19890915

P= 2 = 3

❷日本国特許庁(JP)

印特許出順公表

●公表特許公報(A)

平4-502882

●公表 平成 4年(1992)5月28日

Mint, Cl. 4

識別記号

庁内整理番号

審 査 箭 求 未請求

B 01 J 19/08 C 23 C 16/44

Ε 6345-4G 8722-4K 子備審査請求 朱請求

都門(区分) 2(1)

(全 6 頁)

公発明の名称

有機/有機全属のガス状又は気化可能な化合物の不活性な固体への転化

❷特 顧 平2−513060

❸ 學出 類 平 2 (1990) 9 月 12日

企理民文提出日 平3(1991)5月15日

●国際出票 PCT/US90/05146

②国際公開番号 WO91/04104

●国際公開日 平3(1991)4月4日

優先権主張 Ø1989年9月15日會米国(US)每407,868

ピーティ,チャールズ・エル 伊外 明 者

アメリカ合衆国フロリダ州32603, ゲインズヴイル, ノース・ウエ

スト・エイス・アペニュー 1604

クリエイテイブ・システムズ・ の出 順 人 エンジニアリング・インコーボ

アメリカ合衆国フロリダ州33431, ボカ・ラトン, コーポレート・

ブールバード 1800, ノース・ウエスト・スイート 202

レーテツド

弁理士 攝洗 恭三 外6名

AT(広域特許),BE(広域特許),CA,CH(広域特許),DE(広域特許),DK(広域特許),ES(広域特 1980代 理 人 ●指定 国

許),FR(広域特許),GB(広域特許),IT(広域特許),JP,LU(広域特許),NL(広域特許),SE(広域

特許), S U

筆求の範囲

1. ガス又は有機化合物、有限金属化合物、有能化合物の混合物、有能金属化合 物の長合物、有機化合物と有機全属化合物との混合物からなる器から起択した気 化可能な材料を設出不可能で殆ど不活性で毒性のない配体材料に転化する方法で わって:

副記ガス又は気化可能な材料を前記材料をプラズマに転化するのに適合した高 エネルギー密度の講電場に暴露させる1番目の変と前記プラズマの成分を浸出不 可能で殆ど不抵性で毒性のない個体の反応生成物に再結合させるのに適した2番 目の変とを含む少なくとも2つの破骸上別棚の変を有する反応器を備え;

嗣配ガス又は気化可能な材料を含むガス表を前記反応器の前配1番目の裏に約 · 20~300gの範囲の圧力で導入し;

前記 1 番目の室の前記ガス減を前記ガス又は気化可能な材料の殆ど完全な電艦 により遺骸ラジカル、電子、イオン及び電被スペクトルの案外及び近案外の領域 の電電線の発生から本質的になるプラズマにするのに十分な時間で高エネルギー 密度場に暴露して:そして、

親紀プラズマを破界に暴耳して朝紀灰応書の1巻目のゾーンの高エネルギー密 度場及び前記反応義の前記1番目の室からその2番目の宴までのその輸送の間の プラズマの収分の再始会及び付着を制御する;

- ことからなる前記方法。
- 2. 高エネルギー密度の賃電場は、約10ワットを超え直つ5, 000ワット以 下の電力レベル及び約100メガヘルツから2、45ギガヘルツの範囲の萬被数 で接換したエネルギー線で発生させる、請求項] 記憶の方法。
- 3. 高エネルギー密度の誘電場は、約15~5. 000フットの範囲の出力を有 するエネルギー旅で発生させる、請求項1配象の方法。
- 4. 前記1番目の室内のプラズマの地界制御は、前記1番目の室内のプラズマ底 分の再轄合及び付着を職止する、額求項1記載の方法。
- 5. ブラズマを前記1番目の室から、成分が結合して表出不可能で殆ど不希性で 機性のない団体材料又は皮膜を形成する製配2番目の変に輸送することを含む、

請求項1 記載の方法。

- 6. プラズマが総合して関体の皮肤を抑記2番目の室の表面に形成する、第水項 お記憶の方法。
- 7. プラズマが反応器の前記2番目の實内で吊った粒状物質上で雑会する、簡求 項5記載の方法。
- 8、 仮応義の前記2番目の室の異度は、前記2番目の室内のブラズマの収分の付 者に有利なようにパイアスさせる、前求項5記載の方法。
- 9. 反応器の前記2番目の室の温度は、反応器の前記1番目の室の温度より低い、 請求項8記載の方法。
- 10. プラズマの成分は殆ど不能性で固体で且つ毎性がなく移列抽出に耐え得る 高度に設備結合したマトリックスとして再始合する、輸水項を記載の方法。
- 11. 前記2番目の宴内で得除合しない全てのブラズマの成分は関じ込めるか又 は反応器の1番目のゾーンまで再常着して要す、競求項5記載の方法。
- 12. 被求項1記載の方法を実施するための装置であって:
- 1 番目のプラズマ発生室及び前記プラズマから固体の反応生成物を生ぜしめる 2番目の重を含む少なくとも2つの機能的に別の室:
- 就記1番目及び2番目の宝を300歳以下の圧力をで勢気する手段;
- 的記室に気化可能な有機材料からなるガスの流れを導入させる手数:
- 教記1番目の宝で新記事人させた有機材料をプラズマに転化させる手数:及び、 **時記1番目の宣から前記2番目の宣までプラズマを参送し、前記プラズマの収** 分が総合して固体の反応生成物を形成する手段;

からなる整理。

- 13. 胸配1番目の宣乱び胸記等送手数の世上での物配プラズマからの反応生政 物の付着を能止すべく前記1番目の室と装業上製造する被気手款を含む、請求項 12記載の装置。
- 14. 朝記2番目の室の滞電ガスを連過させて教記1番目の室に戻す手数を含む、 請求項13記載の額置。
- 15. 多数の2番目の宝及び前記プラズマを前記2番目の宝の位状のものに選択

的に答述する、観念項13配根の装置。

- 16. 2つの2番目の宣がある、論求項15記載の領徴。
- 17. 前記2番目の室のそれぞれはブラズマが前記2番目の灰だ鳥の別の一つに 参送させている間に、質配反応器から分離して取り外し可能である、値水項15 伊信の禁管。
- 18. 親紀2番目の室の少なくとも1つはその中に落下粒子に朝紀反応生成物を 付着させる手数を含む、額求項15記載の装置。
- 19. 調配2番目の室の少なくとも1つは調配位子からなる技動祭の位子に教配 反応生成機を付着させる手景を含む、彼求項15記録の装置。
- 20. 新記2番首の宝に水平に取り付けたスクリーン:新記スクリーンを鉛度な 動作で振動させる手食であって、前記スクリーンは前記スクリーンの前記角直な 動作によって検験化した粒子の豚の支持を与えるもの:及び、病紀プラズマを装 記位子の原と接触させる手数;を含む、精水項19に記載の装置。

らの後者の材料の雰囲気に対する作用のため、これらの画像上の引き続きの使用 は直ちに中めなけらばならない。より勘能な関係は、今もそれらの安全な真実で あり、将来も同じである。

環境上の質を維持することに責任をもつ公約な歌等り機関の敏感性及び怨鬱性 の高まりにつれて、物面を高めながら危険物及び着在的な危険物の安全な民業が 必要となってきた。更に、(始めは無害と考えれていていた)多くの市販されて いる材料は、より安全な代替物/腎品が関一の働きをすると見なされるときには、 蒙じられ且つそれらの市場からの物温が求められるであろう。 喪金なことに、辰 に市場にある製品を撤退、及び/又はリコール/圏収すべき覆々の決定は、問題 の大きさ及び夏に有害作用のある展開(offending agent)の安全な底束等力の 費用による。

要するに、製造に付除して不可遏的に発生する等性の裏剤又は潜在的に毒性の 裏剤の安全で効果的な観察物処理に対する好温な解表法は、それらの発生を最少 化するか健康するか、吹いはどうにかして発生の根でそれらの興業処理をするこ とである。後者の解決法の有利な点は精浄なことである。より詳細に言えば、「発 生の都位」の処理システムは、製造者の信頼性及び責任の職僚性を維持し、(こ のような材料の輸送に伴う危険を育する)このような輸送の費用を排除し、且つ 特定の環境下において少なくともある復変の処理費用まで相乗するようにこのよ うな襲棄製品の着在的な国収及び実際化を可能とするであろう。

同様な条件及び要求が現在市販されている材料に存在する。その検索及び安全 な装束の要求である。これらの材料の図収及び汚染物、並びにそれらに伴う問題 は、有害作用のある物質が周囲進度で不安定で、ガス状又は無肥温度で液体かっ ガスに変化する場合にはかなり大きくなる。これらのタイプの物質の罰収の制御 は、多くの問題がある。このような有害作用のある物質の無が広がっている場合 及び開放された物質の量が比較的少ない場合には、それらの雰囲気への開放モ豚 知することは、たとえ不可能でないとしても、翻雑であるからである。これは、 クロロフルオロカーポンのタイプの冷却剤のようなものである。

従って上記の考察から明らかなように、工業上の賃票物及び賃在市販されてい

有機/有機企業のガス状文は気化可能な化合物の不差性な器体への転化 発明の背景

.

異男の分野

本発明は、被変及び方法に関する。より詳細には、本発明は、ガス状又は気化 可能な器性の又は潜在的に着性の有限化合物、有根会属化合物、有根化合物の混 合物、有機企業化合物の混合物、有級化合物と有機企業化合物との混合物を、等 製油出に事実上耐えうる不感性な製御器体マトリックスに転化するシステム及び 方差に関する。本発明は、また、ガス状又は気化可能な材料を、腐品として有用 で星つ/又は霧晶の価値を高める生成物に転化する点において滞在的な用途を有 する。このような材料の特定の質用性は、勿論、その化学成分、及びこれらの成 分が組合(condense)及び/文は実施会して形成する解析(sedius)、並びに第 是として得た付着物の物理的特性に影響される。

世来技術の評価な戦勢

工業上の要集物が水質及び大気の質に対する骨度を与えるばかりでなく、数年 割まであった多くの選択技が将来はないと考えらえる点で安全な衰襲物処理の手 **設は実際に確定されていることは許述するまでもない。より弊端に言えば、土地** は一杯であり、これらの材料を英度する芳染物貯蔵設備は能力に限界がある。彼 却の選択は、二次所換物質(すなわち、就質酸化物、二酸化炭素及び一酸化炭素、 宣集職化物など)の影響のため、もは中できないと考えられる。

司機な処理上の問題は非工業的な環境においても過去に生じており且つ要在も 生じている。より弊器には、光々保管であるとみなされていた現在市販されてい る多くの材料は今中電火な保険上の危険をもたらすことは知られており、それら の市場からの撤退は要在求められていなければ特殊にないてなされるべきである。 直ちに思い付く2つの例として、電力像におけるポリクロロビフェニルズ(polyc hlorisated biphenyls) (PCB's) の変圧器と冷能としてのクロロフルオロカ ーポンの登し違った撤退がある。PCB'sの要素は、一般に供知を伴う。クロ ロフルオロカーボンの有効な固収及び要素は更に検討しなければならない。 これ

る故障物質の養素処理の有効な手段に対する引き続いた要求がある。このような 処理の手段は効果的でなければならないのみならず、発生の果で現場処理できる こと及びそれらの処理の資用の少なくとも一概を掲載するような方法で有害作用 のある物質の再生を可能とするものが好ましい。費用が違い且つ他の処理手及と 製合し得るように、生じた有害作用のある腐棄物を処理する所定の手配は、更に、 「明確な (defined) 」及び『不明確な (ill-defined) 」(仮合した)資素物の 彼れの両方の彼れを配慮できなけばならない。加えて、処理の仔遺な手段は、比 鮫的エネルギー効率がよく且つ処理の作用によって重ましくない副生成物(すな わち、二親化装賞、重素製化物、二酸化炭素、一酸化炭素など)又は毒性着しく は横在的に着性の割生成物が耐次的に発生することを回避できなければならない。 藤藤物処理の流れは再生が不可能な徹底をで、処理した製品は不断性で取り扱い が客具で(即ち、面体で)且つ修剤強出に対して比較的耐性で、その結果、地下 水の汚数を考慮したり、最知的な養療問題をひき配こす野生生物及び人間の暴奮 そ心配することなく提め立てするごみ処理地での資素を可能とするものでなけれ ばならない。このタイプの方法が一世に受け入れられるように、顕実物処理の手 設は、最小階、興業物処理問題の中核をなす有様又は有線金属の化合物のかなり の大部分を取り扱うことが可能でなければならない。

発明の目的

上記の及び関連する本発明の目的は、上記のことを改善すると共に従来技術に おける観道する欠陥を除去することである。 より辞細には、本発明の主要な目 的は、個性者しくは着在的に着性のガス又は気化可能な有能又は有機全国物質を 修制抽出に事実上耐え得る不搭性な顕体に転化するシステムおよび方法を提供す ることである。

本発明の例の目的は、毒性者しくは潜在的に毒性のガス又は気化可能な有機又 は有機金属の物質からなる関系物の抜れを発生器で転化して、コンテナ化及び返 迷の必要性をなくし、それに伴ってかかる費用をなくすのに過するシステム及び 方法を提供することである。

本発明の更に別の目的は、趣性者しくは撤在的に各性のガス又は気化可能な有

機管しくは有限金属の物質を、その有害作用のある物質の1億又はそれ以上の意 分の事実上不感性な関体で且つ事実上非常接出に耐え得る状態での再生を可能と するような方法で転化するシステム及び方法を提供することである。

本発明の更なる目的は、ガス又は春世等しくは着在的に最佳のガス状である有 機器しくは有機金貨物質を、溶剤輸出に享貨上耐え得る不能性な関体又は皮肤に 転化するシステム及び方法を提供することである。

本発明の更なる目的は、ガス又は春世若しくは着を的に春世な有義又は有職会 異の物質を明確な又は不明確な(鑑金した)異葉物の変れの中で転化するシステ ム重び方法を提供することである。

方法の更なる目的は、ガス又は毎世寺しくは最在的に春性の気化可能な有意又 は有機金属の物質を、転化プロセスに伴う質ましくなく割生成物が割次的に発生 することなく不穏性な関体又は安認に転化するシステム及び方法を機快すること を目的とする。

方法の更なる目的は、連続装置と調和するようにそのような転化をする器性又 は潜在的に毒性の気化可能な物質を転化するシステム及び方法を提供することで

発明の概要

上記及び制運する目的は、ガス又は気化可能な毒性及び着在的に毒性の有機又 は有額金属の材料を、移列による施出に耐え且つ自分自身が毒性でない高度に禁 個務会した不搭性な関係マトリックスに転化するような反応器システム及び方在 を質供することによって過収される。より弊機には、本発明は、始めにこのよう な材料を高密度エネルギー場において化学結合を萎縮することによって破砕して 運輸ラジカル、イオン及び電子からなるプラズマを形成して電電スペクトルの景 外及び近常外領域の電影線を発生させることによって明報な星つ/又は不明報な (養合された) 直裏物の洗れの寒性材料を転化するユニークな反応器システム及 び方法を損保する。映電場の周波散及び密原、興電界の強度(力)並びに誘電界 における材料の機管時間は、そのような材料の化学能合を殆ど完全に破壊してそ の分子を破砕して反応性ブラズマにするのに適するように選択する。反応性成分

は、プラズマ発生の誘電エネルギー力の最適な無波散を、腹裏物の資れの収分の 最適な吸収特性によって決定することと理解される。このような最適な異菌数は、 転化/付着の進度及び完全性および/又は不搭性で製痕されたマトリックスの物 理的特性を繁複して快定する。なお、かかるマトリックスは、ブラズマの収分の 再結合によって形成されたものである。

本発明のもう一つの好趣な実施整保では、プラズマ成分の再発合は、新品であ る生成物又は皮膜に関し、食いは糖品の質を高める。

西面の信単な設男

図1は、本発明の転化方法を実施する装置を振鳴的に示したブロック部である。 図2は、園体の反応生成物が管状のブラズマ組合/付着室内で付着するような 新娘で節便なプロセスで使用することができる装置を都分的に要略した立面間で

図3は、胴体の反応生成物が落下粒子に付着するような、図2の装置用の一番 昔の別のプラズマ雑合/付着変の立動型である。 断4は、悪体の反応生成物が 粒子被動床の粒子に付着するような、割2の装置用の二番目の割のプラズマ離合 /付着キャンバーの部分的に内部を示した立面型である。

好達な実施整備を含む本発明の詳細な技術

本発明のシステム及び方法の钎道な実施標準の考察に入るまでに、グロー放電 又はプラズマの重金がここで詳述した本発明にとってユニークであることを示す のは本発明の意図でも目的でもないことを注意し且つ認識することは重要である。 高度に票据路合した繊維又は皮肤を形成するための非常に対照的なグロー放電又 はモノマーのブラズマ賞合はこの技術分野ではよく知られており、(サッチャー (Sacher) らの) 米額特許第4、557、946号、(コップ (Cop) らの) 米 国特許第4、744、860号、(ハージェンズ(Budgens)らの)水脳特許第 4、737、379号、及び (カワサキらの) 米閣等許4、795、529号が 代書的なものであるが、この食金化技術は決して損耗的ではない。要するに、こ れらの特許は、グロー放電又はモノマーのブラズマ重台化によって特殊な目的を 進成するような特殊な道用を供送している。

のプラズマは、再始合して反応器のプラズマ発生キャンパーの内値でめちゃくちゃ に付着しないようにするために、被罪をプラズマにかける。確罪の被変及び場所 は、プラズマ発生キャンパーの中での領定領域であって付着キャンパーの豊富か ら離れたところにブラズマを保持/剣龍するのに有効であるようにし、その反応 性底分が再始合して粒子状の親を又は寂寞として高度に類唱時合した器体マトリッ ケスの形態で形成させる反応器の付着キャンパーまで参通するまでかける。この プロセスは、ドライクリーニング数者で通常見いだされ且つ/又は生ずる理器の 明確な且つ/又は不明確な(要合きれた)鏡れのガス又は気化可能な有能及び/ **着しくは有級企具の材料(例えば、塩素化修剤-トリクロールエチレン):ブリ** ント省みの回路被及び最小電子装置の製造においての開催な材料(例えば、メチ レンクロリド及び有機機能性シラン):統料製造に加いての関係な材料(例えば、 ベンゼン、トルエン及びキシレン)を転化するような用途を有する。このプロセ スは、また、特に翻雑の多いPCB's(ポリクロリネート化ビフェニルズ)及 ぴクロロフルオロカーボン:最高及び被告毒素(すなわち、芳香族アミン)の真 主物心理へも進用される。

慶嘉物材料の処理用のより伝統的な処理の方法に対してこの新娘なプロセスの 有利な点は、密助システム内で医使な作業、低い電力需要、望ましくない制生卓 物(例えば、二歳化務党、二酸化炭素、一酸化炭素、窒素酸化物)の余見生、不 明確な(最合された)彼れの書性材料のこのような転化を起こす能力、及び有害 作用のある物質の不搭性で高度に養殖結合した関体の粒状の模又は皮部への転化 がある。

本発明のプロセスを実施するときに使用する装置は、他の疾疾物処理オプショ ンと比べると比較的政権で、広範囲に重る管理をせずに提案することができ、気 **化可能な顕微物材料の発生器で、製造サイクルの一体工機として、又は必要に応** じて誘葉することができる気化可能な真実物材料の厭までトラック検送して猥亵 することができ、その後更に別の表場まで移動することができる。

本発明の行道な実施非様では、プロセスのパラメータは恒定された拡収的な等 性を有する特殊な感覚物の流れに応じて変換したり又は最適化できる。例として

より評価には、米国特許第4.557.946号明細書は、有機機能性シリコ **ーンのグロー放電を物質上にもたらして処理した物質の水不浸透性を高めるため** のマイクロ並の使用法を詳述している。

米国特許第4、737、379号明練書は、所定のフルオリン宣有量を含む非 **品質合金フィルム上に水気のない破綻/皮膜を付着させるブラズマ増大化学高着** (CVD) の使用法(発明者らは「グロー鉱電付着(glow discharge deposition) 」の名称で言及している。)を詳述している。プラズマの行着な発生額はマイク ロ波エネルギー発生器である。 379号等許の中での先行技術の考察は非常に 広範囲にわたっており、ブラズマ増大化学集業の認識に適用できる程度まで考察 されている。

米国特許第4、744、860号明趣客は、低級マイクロ被ブラズマを用いて 合成ポリマー繊維の表面処理をして繊維表面の質を高め酸性染料で着色すること を詳述している。好達な表面処理は、繊維の非極性表面に反応性N-HAを終合 し酸性色素でその相互作用を高めることを伴う。

米国特許第4,795.529号明總書は、シリコンウエハの表面での材料の 交互のエッチング及び付着による物質のプラズマ表面改質用装置及びプロセスを 鮮送している。

本発明のこのような関係においては、グロー放電又はブラズマのポリマー化は、 君性又は潜在的に痛性の異剤を含有する供給液れの殆ど完全な転化を、器域を汚 換する心配することなく安全に異葉できる不希性な関体への転移と概和するよう に追求するのに適合する。この方法は、密助システムでの供給施れの殆ど完全な 転化、及び供給流れの内で少量の転化しなかった材料のトラッピングとリサイク ルモ家語しており、雰囲気への関致を鑑止する。如えて、この方弦は、このよう な転化の運行で得られた個体の転化鉄みのすべての生食物中の汚染物を予想し、 そして、その減果、有害作用のある物質、希に類坦上の質を劣化させる質素酸化 物、二酸化炭素、一酸化炭素及び/又は破黄の酸化物の発生の回避を意図する。 本発明に知いては、「毎性」というターム及び「着在的に毒性」というフレー ズは、環境的に有害な展別から不器性な粒子又は疾襲まで本発明の方途に従って 毎化する物質を特別付ける又は詳細するために用いる。物質は、正常な生理的及び/又は生物的プロセスに影響に及ぼす気象上又は他の展開の変化によって、複物又は影響の主命に生理的及び/又は生物的な医療を直接物の生命に生理的及び/又は生物的な医療を膨接的に簡別する可能性がある場合には、環境上に骨膜を与えると見なす。

本発明の評価な実施家様では、1電又はそれ以上の考性又は得在的に毎性の展別を含む供給使れば、販気として減圧下のブラズマ発生室に導入する。供給使れの気化器度は、従ってその中に含まれる特定の材料に応じてかわるであろう。この原気は、医気の化学結合の効率的な破壊のために選択した力のレベルと周蓋放で高密度エネルギー製造場に最悪し、これによって電器スプクタムの無外及び近景外領域の電磁線の発生に伴う領域域分を避難ラジカル、イオン、電子からなるプラズマにする。プラズマ底分の反応性のため、再踏合して反応器の整面に付着する傾向が強い。このような反応程の未制機の再踏合及び付着を組上するために、世界をブラズマの上に付加して概差別な付着を理上する。プラズマの無差別な付着を理上するために、世界をブラズマの上に付加して概差別な付着を理上する。プラズマの無差別な付着のこのような制御は、プラズマがプラズマ発生室の制限内にあると含のみならず、減圧してこのプラズマ発生室から反応器内の1又はそれ以上の別価の付着室に多出すると含も能持する。前に記憶したように、供給調れはガス(例えば、クロワフルオロカーポン)でもよく、前に知能することなくプラズマ発生室の中に複数導入することが可能である。

本発明の肝道な実施監接では、本発明のシステムの反応器は、互いに選択した 多数のプラズマ発生器を含む。それぞれのプラズマ発生器は、別々に(肝道な力 の設定及び開放数の選択によって)底向することが可能であり、共通の供給使れ に含まれる個々の化学器の被外を起こす。本発明の別の肝道な実施強能では、反 応数は享実上遊散的な機能用に設計してある。

図1のブロック型は、一般国で、本発明の新観な方法を実施するための新観な 観醒を表す。整置は、プラズマを発生させるための1番目の第(21)、プラズ マから即体で不停性の反応生成物を生じさせて付着させるための2番目の第(2 3)、その間のプラズマ等等(25)からなる。1番目のプラズマ発生度(21) は、ガラス又はガラスで内張したシリンダー状チュープでよく、出力機能で都管 (25)と物味し、入力機能で1又はそれ以上の人口(27、28)と映映し、それぞれの人口は新聞の入力制御パルプ(29、80)を有する。また、2番目の宣(23)からガスを再発致するための更り口(31)かある。服1に余されるように、ガス状の有機質振物のための人口(27)及び1番目の宣(21)でプラズマを全じませ亘つ維持するために必要な場合かある助剤ガスのための人口(28)がある。

高エネルギー人力コイル (33) は1番目の窓 (21) の注に設けて、RF (高 開設)銀は郷線 (37)によりコイル (23)に装装する。1番目の窓 (21) でガス又はガス集合物を見いて、コイル (33)からのエネルギーはガスをイオ ン及び高度に反応性の分子のフラグメントに転化する。材料と1番目の窓 (21) の内盤値との反応及び/又は材料の1番目の窓 (21)の内壁面への付等を設土 するために、プラズマを1番目の窓 (21)で圧増して1番目の窓 (21)の盤 からプラズマを能して保持するために1番目の地石 (39)から遊切な1番目の 放昇を与える。

存在する程界の影響下において、2番目の宮(23)の低い圧力のために、2番目の付着宮(23)に向かって圧縮されたプラズマは最適する。1番目及び2番目の宮(21、23)の絶対圧力は、10~300s、好ましくは50~200sの範囲である。材料と毎官(25)の内壁面との反応及び/又は材料の母官(25)の内壁面への付着を提止するために、毎官(25)を通過するプラズマを圧縮するために2番目の曜石(41)から通切な2番目の曜界をかける。

2番目の付着官(23)は、母智(25)を通して導入したプラズマの構成収 分が結合して開体で不熔性の反応生成物を形成することが可能な理論を提供する。 このため、誘発される電界及び磁界のいずれもが反応生成物の付着を促進させう るものである必要がある。2巻目の官(23)は、反応生成物の付着用に利用可 能な額位である。これらの付着部位は、2番目の官の登上に設けてもよいし、包 子の表面に設けてもよいし、更いは官内の延長面に設けてもよい。1つの行通な 実施整備では、付着感位は、集働支持スクリーンによって挑散し続ける医の粒子

上にある。刺の実施重要では、付着部位は、2番目の夏(23)を基って落下する粒子上にある。本発明のそれぞれの実施類様においては、付着室で形成するプラズマ確合物は個体で不存性の反応生成物であり、矢田(43)で示されている。2番目の夏(23)は反応生成物及びその上に支持される最新は周期的に取り外せるように掲載する。ある実施事様では、1つの2番目の夏を施たしたいる間は別の2番目の夏を取外して置換することができるようにアレンジした2又はそれ以上の2番目の夏(23)がある。

2番目の付着室(23)に接続している真空ポンプ(45)又は他のガスのポンプ用数値を含む、即1に示す数値は、更に数値の全体を与圧する。要ましいガスの圧力を維持し、ガスの吸入検出を促進させ且つ責好なプロセスの試験を選求するために、数値の扱つかの場所で接続させる真空ポンプを扱つか扱けてもよい。有者な又は割の値ましくないガスを含有する可能性があるそれぞれの真空ポンプ(45)のからの出力ガスは、戻り口(31)を適って1番目の底(21)まで戻りデクト(47)で繋続する。数値内で客観した身度応性ガスは、禁気パルブ(51)を開いて真空ポンプ(45)の接気孔(49)を適って容器気に鳥類的に調波させることができる。

図2に示す新提な装置の1番目の実施事様は、ガス及びプラズマの一般的な下方に向かう角度方法の変れ、及び2つ(又はそれ以上)の取り外し可能な2番目の付着宴を有する。図1に関して要に評述した精造に類似する精治は、同じ符号の後に「人」をつける。

1番目の実施整体は、入力強調にそれぞれ1番目、2番目及び3番目の人口(2 7 A、2 8 A、3 2)を有するシリンダー状ガラスの1番目の度(2 1 A)を含む。それぞれの入口は1番目、2番目及び3番目の入口制御バルブ(2 9 A、8 0 A及び3 4)を有する。戻り口(3 1 A)は、3番目の入口制御バルブ(3 4) の禁出御で3番目の入口(3 2)と嫌談する。高エネルギー入力コイル(3 3 A) は1番目の度(2 1 A)の開閉に設け、且つRFエネルギー腺(3 5 A)は郷練 (3 7 A)によってコイル(3 3 A)に接続する。

プラズマ郷管(25A)は、1番目の宜(21A)の出力概能を1番目の3分

岐パルプ(24)に接続する。このパルプはプラズマが郷管(25人)から左の 人口のプランチ(26)又は右の人口のブランチ(28)に進れるようにし、更 にプラズマの披れを全体的に停止させることができる。1等台の重(21人)は、 上述のようにその内質への動体材料の付着を限止すべく1番目の観気的手段(3 9人)を育する。導管(25人)、3分岐パルプ(24)、及び1番目と2番目 の人口のプランチ(26、28)は、節体材料のその内面への付着を阻止すべく、 種石(41人)にシンボル的に示した2番目の観気的手段を有する。

左の2番目の宜(20)は、一方の雑都で取り外しできるように左の入口のブランチ(26)と接続し、右の2番目の宣は一方の掲都で取り外しできるように右の入口のブランチ(28)と接続する。左と右の2番目の宣(20、22)の他方の掲載は、それぞれ、取り外しできるように左と右の出口のブランチに接続する。その出口のブランチ(36、38)は第出ニュビル(42)を有する2番目の3分岐バルブ(40)で共に結合している。接出ニュビル(42)は、真空ポンプ(45人)で接出ダクト(46)を通してガスを連続的に終気するトラップ(46)に接続する。真空ポンプ(45人)は戻りダクト(47人)及び/又は終気孔(49)まで終出する。トラップ(44)は接出ダクト(48)を有する。

を及び右の2番目の直(20、22)は、一般に、一体的なガラス端部フランツ(50、52)をそれぞれ有するシリンダー状のガラスフランジである。これらのフランジ(50、52)は、平らに研磨して、フランジ(50)は1番目の人口及び出口のブランチ(26、36)の対応する平らなすりガラスの螺部フランジ(54、56)に適合し、フランジ(52)は2番目の入口及び出口のブランチ(28、38)の対応する平らにすりガラスの螺部フランジ(58、60)に適合させる。それぞれの2番目の直(20、22)はそれらのそれぞれのフランジの映廊面に拾って重を持らせて、その数2番目の直をそれらの映廊面に行って重を持らせて、その数2番目の直をそれらの映廊面にたって滑らせることによって置換することができる。フランジの向合う映廊面は、先行技術で展知のシリコーンゼリー又は他の封止グリースで気密封止してもよい。ほかの観々の取り外し可能な可能な構造物及び針上物を、上述の構造物の替わり

に使用してもよい。

作業においては、3分岐のパルプ(24、40)は、非気パルプ(81A)が 聞いたときに、1番目の裏(21A)から2番目の裏の一方、例えば、左の2番 胃の質(20)を避ってトラップ(44))まで飼口遺跡となるようになってい る。無償金件は、異主ポンプ(4.5.A)でり、001丁orェ以下の要をしいレ ベルまで嵌入し、その欲禁気パルプ(51A)を開催する。真空ポンプを使用し ての嵌入線出を続けて、そして蘇(35A)からのRFエキルギーはコア(33 A) に約2. 45ギガヘルツまで電圧を印加する。その後、蓋ましい個金ガスを 入口(27A、28A、32)の1つ又はそれ以上を乗って1番目の宴まで導入 する。真空ポンプを約50~200gの圧力に競特する間にRFエネルギーは毎 入したガスを用いて1番目の窓でプラズマを形成し、プラズマは1番目の室(2 1A)から左の人口のブランチ(26)を通って、ブラズマの領収収分が結合し て左の2番目の直(20)の壁に付着する個体の反応生成物を形成する左の2番 目の重(20)まで進む。左の2番目の重(20)が反応生成物で満たされたと まに、3分岐のパルブ(2.4、4.0)を、1番目の宝(2.1 A)から右の2番目 の宝(22)を通ってトラップ(44)まで終口道路をなすように再配置するこ とができる。左の2番目の宝(20)は、その彼、取り外して、別の空の左の2 参目の変(20)と関係することができる。右の2番目の変(22)は、関係な 手段で置換することができる。それぞれの宴(20、22)は、何度でも産鉄す ふこがてきる。

図 3 は、副 2 に示した装置の左の入口のブランチ(2 6)の結構フランジ(δ 4)に接続できる別の左の2番目の付着度(61)を示す。(赤してはいないが、)関係なちの2番目の重は、右の入口のブランチ(28)の場構フランジ(58) に取り付けられる。この他の領土では、個体の反応生成物は、貯蔵容器(73) から2番目の意に導入した暴寒粒子に付着する。 図3に示した割の装造物は、 上方及び下方の綿縛フランジ(63、65)を有する中空シリンダー状の左の2 者間の筐(61)及び受け器フランジ(69)を有する中空位子受け器(67) からなる。左の2番目の裏(61)は、そのフランジ(63)及び(65)によっ

装した鉄気口(93)を有する。

図4に示した構造物の受け器(8.9)は、受け器(8.9)の内壁に取り付けた 一封のクランプ(97)の間で支持し並つびんと張って保持したワイヤスクリー ン(95)も有する。要数数(99)は、スクリーン(95)が鉛度移動するよ うに、リンケージ(101)及びコネクター(103)を通してスクリーン(9 5) の中央で書的に接続させる。粉末粒子の床(105)は上面にある。振動機 (99)からのスクリーン(95)の援助は粒子を施齢化した豚に保ち、それに よって、プラズマの韓威威分の総合の総果生じた歴体の反応生成物が、粒子の妻 面で再始合する。粒子の床(105)は、面3に関して前で体述したやり方と同 様な争り方で(示していない)粒子受け器及び右の2番目の宴にブラズマの流れ を開閉して鳥類的に參数させ新しい床を取り付ける。

反応生成物を粒子に付着させるような別の装置では、粒子は不溶性で耐火性で 慶価で容易に利用できる範囲の位度を有するものであるのが好ましい。 更に、反 応生或物は粒子に付着し易いように、粒子の表面に対して緩和力を有する必要が ある。以下の、何えば、アルミナ、石英、グラファイト、長石、タルク、富母、 ブレマライト(bresalite)、マグネタイト、炭酸カルシウム、硫酸カルシウム、 ガラスフレーク、ガラス機能及びルチルの粒子の単一の値板又は種々の値板の値 合せのいずれでもよい。 いくつかの場合では、蚊子をブラズマと医応させて不能 性の反応生成物を形成することができる。

てそれぞれ左のブランチのフランジ(26)及び受け善フランジ(69)に取り 付ける。菓子受け器(6.7)は第気口(7.1)を育する。算気口(7.1)は、シ ステム中で重ましいガス圧力を維持するために、器2に示した装置の戻りダクト (47A) の及び(ここでは示していないが、) 真空ポンプに差続する。

国3に示した別の複雑物は、管束を2番目の変(61)に徐々に供給するため に2番目の重(61)の側に接続した管状実定ダクト(76)及び粉末貯蔵容器 (73) を含む。鈴木は、2番目の宝(61)の内面に取り付けた円状ディスト リビューテに供給するのが好ましい。 振動機(79)は、客器(73)、ダスト (75) 及びディストリビューテ(77)を振動させて粉末を倒傷下で計量分配 して望ましい過度で2番目の変を通って無路させるために、2番目の変(61) の妻にリンケージ(81)を着して管的に装破する。

粉末は2番目の玄(61)を辿って暴落するときに、イオン及びプラズマの分 子状のフラグメントは結合して、個体の不熔性皮膜として落下粒子上で結合する。 粒子は受け鼻(67)に毒寒する。それらは、翻2に関して前に算法したやり方 と開業なやり方で(ここでは示していないが、)粒子受け器及び右の2番目の窓 にプラズマの彼れを時間して異常的に夢動することができる。別の構造物では、 個体の反応生成物は粒子からなる変動床に付着する。

置4は、置2に示した装置の左の入口のブランテ(28)の雑都フランジ(5 4)に被銃できるもう一つ別の2番目の付着窓(83)を示す。(示してはいな いが、)関係なちの2番目の宝(28)に取り付けることができる。他の別の城 産においては、個体の反応生成物は粒子からなる抗酸床の粒子に付着する。

図4に示した別の調査物は、そのより狭い上端節で上方の円状フランジ(85) とそのより広い下端等で下方の円状フランジ(87)を押し付ける。構造物は、 受け着フランジ(91)を有する中空粒子受け器(89)を含む。左の2番目の 童(83)は、その上方及び下方のフランジ(85)及び(87)も左のブラン チのフランジ(26)及び受け器フランジ(91)にそれぞれ取り付ける。受け 器(89)は、システム中で置ましいガス圧力を維持するために、数2で示した 養護の裏りダクト(47A)及び(ここでは赤していないが、)真空ポンプに接

FIG. 1

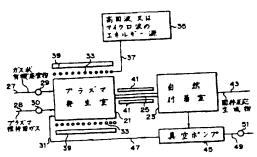
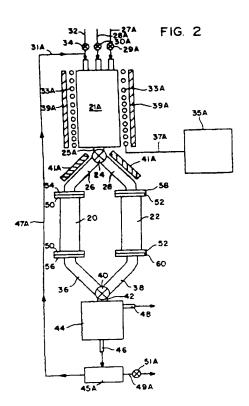


FIG. 4 FIG. 3

.



		0890/05144
	PRINTING OF PRINCES DESTREE OF SPRING PRINCESSON SPRINGS SAME AND ADDRESS OF 1	
	- Charles Charles Charles Child in a case description and the	1
IIC ()): 8050 3/06, 7/00; C2SC 10/00 T0 773; 586/712	
. 1401.04	Confermed Services Services Constraint 1	
	- Spare	224 227 230
۳.\$ <i>.</i>	427/99,36,41,212,213; 588/208,209,212,215,221, 118/716,719,722,723,048, 5.	
	Description Descript of the Machine Description is the Party Described of the Party Describ	
m. 8051	Commit of Description 14 and description of the spinors assumed 11	Spinster in Cores des
	Company of the Name of the Company 1984	1
•	US, A. 4,479,443 (FALDE EZ AL.) 30 October 1984 See entire document.	•
	UB, A. 4,564,532 (MEMERSON) 14 January 1906	12,18-20
Y	See col. 2, liras 66-col.3, liras 9 col col. 3, liras	
	25-42.	
		1 4-5 11-14
¥	US, A. 4,644,877 (MARTON ET AL.) 24 Pobrumry 1987	16-20
ě	See motire document.	1.0
•		12.14-17
Y	US, A. 4,716,652 (TSUJII ET AL.) O5 Jammery 1988	1
	See Pig 3 and COL. a. Lines - A.	
	US, A. 4,717,565 (ISKIHARA ET AL.) 05 Jenuary 19	16 1-20
Y	See entire document.	:
		1-20
¥	US, A, 4,735,633 (CECTO) O5 April 1966	• ••
٠.	See entire document.	;
i		ì
l .		
1		
l		
l		
I	The second second	A DESCRIPTION OF THE PARTY OF T
	the formal of the parameter of the state of the same o	ے کمنامیات کیکٹی ہے جاگات

1 1		
1	provides to compare operation contribution on the province of the contribution of the contribution on the contribution on the contribution on the contribution of the contribution on the contribution of the contribution on the contribution of the	
1 7 3		
	Marrier to color address colored at Aprelland, com, production or apprellant to production of	
-	Statement of principal in the land company of the c	
+	Statement of principal in the land company of the c	
T.	dependent referred to the unit of the control of th	
T.	dependent referred to the unit of the control of th	
W 60	Description of the contract of	B 1991
W. 60	Secretary of the part of the secretary of the part of	В 1991
W. 60	Special referred to the distinguishment of the property of the second se	B 1991